



인증번호 : ROH1185

Certificate of Registration

안전보건경영시스템 인증서

(주)LG화학 청주공장

충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 39

적용표준

KS Q ISO 45001:2018/ISO 45001:2018

인증범위

- Battery Materials의 설계 및 제조
- RO Membrane Flat Sheet and Module for Water Treatment의 제조
- Print Circuit Materials, Semiconductor Film Materials, Switchable Glazing Film, Photoresist Materials and Transparent/functional Materials 및 OLED(Organic Light Emitting Diode) Materials의 설계 및 제조
- OLED Encapsulation Film, FSPM(Face Sealing PSA Metal) 및 Protective Films의 설계 및 외주생산관리
- Protective Films의 설계 및 제조

위와 같이 안전보건경영시스템 표준에 적합함이
한국경영인증원에 의해 인증되었음을 증명함.

2024년 12월 02일

인증승인일자 : 2024. 12. 02.

인증유효일자 : 2027. 12. 01.



(주)한국경영인증원



한국경영인증원

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가)

에이스하이테크시티 1동 1204호

T : 02)6309-9001 / F : 02)6309-9004

· (주)한국경영인증원은 한국인증지원센터(KAB)로부터 안전보건경영체제 인증기관으로 인정(인정번호:KAB-OC-12) 받았습니다.

· IAF 마크는 국제인증협력기구의 국제다자간상호인정협정에 가입된 인정기관에 의해 인증되었음을 나타내는 마크입니다.

· 최초인증일자:1999.12.02./ 갱신승인에 따른 재발급



Certificate No : ROH1185

Certificate of Registration
**OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM**

This is to certify that
the occupational health and safety management system of

LG Chem, Ltd. Cheongju Plant

at

#39, Baekbong-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea

Has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System Standards:

KS Q ISO 45001:2018/ISO 45001:2018

This Certificate is valid for the following product or service ranges:

1. The Design and Manufacture of Battery Materials
2. The Manufacture of RO Membrane Flat Sheet and Module for Water Treatment
3. The Design and Manufacture of Print Circuit Materials, Semiconductor Film Materials, Switchable Glazing Film, Photoresist Materials and Transparent/functional Materials and OLED(Organic Light Emitting Diode) Materials
4. The Design and Outsourcing Production Management of OLED Encapsulation Film, FSPM(Face Sealing PSA Metal) 및 Protective Films
5. The Design and Manufacture of Protective Films

Issue Date : Dec. 02. 2024

Certification Date : Dec. 02. 2024

Valid Date : Dec. 01. 2027



Authorized By

Eun-Ju Hwang, President